

1104.ガス透過性能評価装置(スweep法)



装置設備名称	ガス透過性能評価装置 (スweep法)
メーカー	ヘンミ計算尺 (株)
商品名・型式	
性能・仕様	室温から200℃、RH0%から90% 大気圧から500kPaにおける高分子フィルムのガス透過性能を評価可能 透過ガスの分析はガスクロマトグラフ 原料ガスとしてCO ₂ , N ₂ , H ₂ , CH ₄ を試験可能
設備概要・用途	高分子フィルムのガス透過性評価
対象試料	高分子フィルム
その他・注意事項	